

## 서로 다른 빔에 의한 AsSeS 박막의 홀로그래픽 데이터 격자형성

김재훈, 신기준, 김현구, 구상모, 정홍배\*  
 광운대학교 전자재료공학과

### Holographic Grating Formation of AsSeS Thin Films with the Incident Beam Wavelength

Jae-Hoon Kim, Ki-Jun Shin, Hyun-Koo Kim, Sang-Mo Koo, Hong-Bay Chung\*  
 Dept. of Electronic Materials Eng. Kwangwoon Univ. 139-701, Seoul, Korea

**Abstract :** In this paper, we investigated the diffraction grating efficiency on Ag-doped amorphous chalcogenide Ag/AsSeS thin film for used to volume hologram. The film thickness was 2 um and diffraction efficiency was obtained from He-Ne (632.8nm) and DPSS(532nm) (P:P) polarized laser beam on Ag/AsSeS thin films. As a result, for the films, the maximum grating diffraction efficiency using He-Ne laser(632nm) is 0.15%[2000sec]. And then The recording speed of DPSS laser was about 40s which of batter than He-Ne lasers.

**Key Words :** He-Ne laser, DPSS laser, Diffraction Efficiency, Chalcogenide, Ag-doped

#### 1. 서론

최근 전자정보 통신 산업, 멀티미디어, 나노테크놀로지 기술의 급속한 발전이 이루어져 막대한 양의 정보를 효과적으로 기록, 저장, 재생하기 위한 새로운 초고밀도, 초고속 정보저장 장치의 개발이 필요하게 되었다. 이러한 정보저장 장치 중 상용화 가능성과 응용성으로 많은 흥미를 끌고 있는 기술중의 하나가 홀로그래픽 정보저장(holographic information storage) 기술이다.

최근에는 칼코게나이드 박막이 홀로그래픽 데이터 시스템에 직접 응용되기 위해 필요한 높은 회절효율(high diffraction efficiency), 높은 광감도(high photo-sensitivity), 우수한 광품질(high photo-resolution)에 대한 연구에 대해 많은 관심이 집중되고 있다.[1-2]

비정질 칼코게나이드 박막은 매질이 빛에 노출될 경우 굴절률이 달라지는 광굴절 효과와 광원의 편광방향에 따라 우수한 광학적 이방성 특성을 나타내는 물질로 보고된 후 홀로그래피 매질로서 가능성에 대해 많은 연구가 진행되어 왔으며, 광 감도가 우수하고, 박막 화, 저장정보의 소거특성, 제작의 용이성 및 안정성이 우수하여 차세대 광 기록 매질로 크게 기대되고 있다.

본 연구에서는 홀로그래픽 기록매질로서 연구가 진행되고 있는 칼코게나이드 계열의 재료인 As<sub>40</sub>Se<sub>35</sub>S<sub>25</sub> 물질을 [3] 이용하여 He-Ne laser (632.8nm)와 Diode Pumped Solid State(DPSS, 532.0nm) laser를 이용하여 홀로그래픽 회절격자의 형성을 관찰함으로써 광소자 응용 및 체적형 대용량 광 기록 저장매질로서의 응용성을 찾고자 한다.[4]

#### 2. 실험 방법

##### 2.1 Sample 제작

본 연구에 사용된 비정질 칼코게나이드 As<sub>40</sub>Se<sub>35</sub>S<sub>25</sub> 박막은 세척된 기판 위에 열진공증착기를 이용하여 약 1×10<sup>-5</sup>Torr의 진공도에서 0.5μm 두께로 박막을 제작하였다. 박막의 증착 속도는 ~2 Å/sec로 증착하였으며, 광도핑 재료로 사용되는 순도 5N(99.999%)의 Ag를 e-beam을 사용하여 약 1×10<sup>-6</sup> Torr에서 20nm 두께로 제작 하였다. 박막의 두께는 결정감지기를 이용한 실시간 두께 측정기를 사용하여 증착과 동시에 측정한 후, 박막 특성 분석기(n&k thin film analyzer ; NKT 1200)를 이용하여 확인하였다.

##### 2.2 실험 장치

그림 1은 홀로그래픽 격자 형성을 위한 장치도를 나타내고 있다. 실험에는 He-Ne laser(632.8nm)와 Diode Pumped Solid State(DPSS, 532.0nm: 200mW/cm<sup>2</sup>) laser를 사용하였다. 빔은 Beam splitter(BS)를 지나 두 개의 기록 빔으로 나누어지고, mirror로부터 반사된 두 개의 빔은 각각의 beam polarizer를 사용하여 (P:P)편광을 만들고, +1st의 회절 빔 세기를 광전력미터 (Universal optical power meter)로 실시간 측정하였다.[5] 아래의 공식은 홀로그래픽에서의 격자 형성에 의한 회절효율(diffraction efficiency:η)을 나타낸 것이다.

$$\eta = \frac{I_{1st-order}}{I_{input}} \times 100\%$$

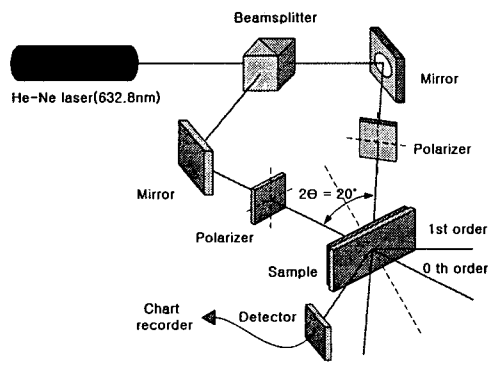


그림 1. 홀로그래피 격자 형성을 위한 장치도

### 3. 결과 및 고찰

그림 2는 기록빔의 세기가  $2\text{mW}/\text{cm}^2$ 인 He-Ne laser에 의한 Ag/As<sub>40</sub>Se<sub>35</sub>S<sub>25</sub> 박막의 홀로그래픽 회절특성을 나타낸 그래프이다. 그림에서 볼 수 있듯이 최대회절효율은 2000s 부근에서 약 0.15%의 회절효율을 나타냈다.

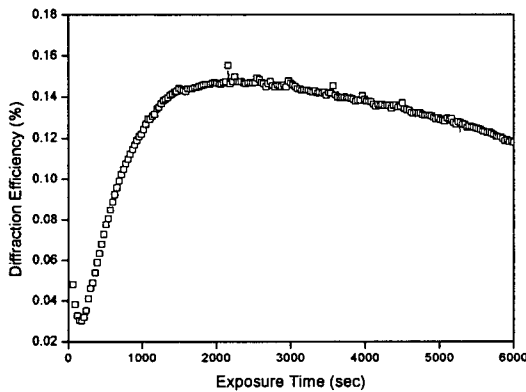


그림 2. He-Ne laser 에 의한 회절효율

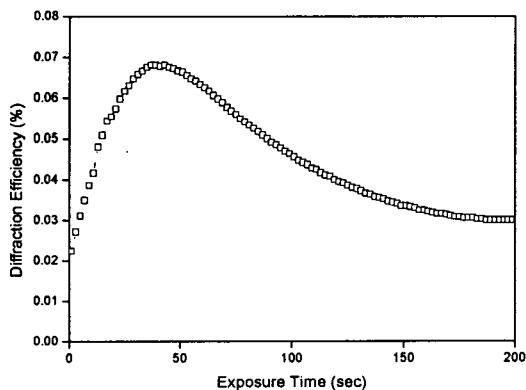


그림 3. DPSS laser 에 의한 회절효율

그림 3은 기록빔의 세기가  $1\text{mW}/\text{cm}^2$ 인 DPSS laser 에 의한 Ag/As<sub>40</sub>Se<sub>35</sub>S<sub>25</sub> 박막에서의 홀로그래픽 회절효율을 나타낸 그래프이다. 그림에서 볼 수 있듯이 최대회절효율은 40s 부근에서 약 0.07%의 회절효율은 보여주었다.

### 4. 결론

본 실험에서는 He-Ne laser 와 DPSS (Diode Pumped Solid State) Laser를 사용하여 Ag/As<sub>40</sub>Se<sub>35</sub>S<sub>25</sub> 이중층 박막에서의 회절효율 특성을 살펴보았다. 빔의 세기가 다를 때 효율이 현저하게 다른 특성을 나타 내었다. DPSS laser는 He-Ne laser 보다 현저히 빠른 격자형성시간을 나타 내었고 He-Ne laser는 He-Ne laser 보다 높은 회절효율을 나타냈다. 최대 회절효율 He-Ne laser 에 의한 Ag/As<sub>40</sub>Se<sub>35</sub>S<sub>25</sub> 이중층박막에서 0.15%의 회절효율을 나타냈으며 DPSS laser는 He-Ne laser 보다 빠른 40s 인 격자 형성 시간을 나타냈다.

### 감사의 글

This research was supported by the MKE (Ministry of Knowledge Economy), Korea under the ITRC (Information Technology Research Center) Support program supervised by the IITA (Institute of Information Technology Advancement) (IITA-2008-C1090-0801-0018).

### 참고 문헌

- [1] Y. Utsugi and S. Zembutsu, "Diffraction efficiency of relief-type gratings in amorphous chalcogenide films", Optics Communications, Vol.17(1), pp.28-31, 1976
- [2] Y. Ohmachi and T. Igo, "Laser-Induced Refractive-Index Change in As-S-Se glasses", Appl. Phys. Lett., Vol.20, No.12, pp.506, 1972.
- [3] H.Y. Lee, H.B. Chung, "Amorphous Se<sub>75</sub>Ge<sub>25</sub> Resist Profile Simulation of Focused-Ion-Beam Lithography", Jpn. J. Appl. Phys., Part1, 36(4A), pp.2409-2414, April, (1997)
- [4] S.J. Jang, C.H. Yeo, J.I. Park, H.Y. Lee, H.B. Chung, " Polarization Dependence of photoinduced birefringence in Chalcogenide Thin Film", MNC(Microprocesses and Nanotechnology 2000), july.pp196-197 (2000)
- [5] C. H. Yeo, S. J. Jang, J. I. Park, H. Y. Lee, H. B. Chung, "The measurement on diffraction efficiency in polarization holography using amorphous chalcogenide thin films" J. of the Kor. Inst. Electrical & Material Eng., V. 12, N. 12, pp.1192-1197, 1999